Japanese Laid-Open Utility Model

(11) Utility Model Application Number: S62-112710(43) Date of publication of application: 17.07.1987

(21) Utility Model Application: S60-199877

(22) Date of filing:: 28.12.1985

(71)Applicant: Oki Electric Industry Co., Ltd.

Miyazaki Oki Electric Co., Ltd.

(72)Inventor: Yagi

727 Oaza Kihara, Kiyotake-Cho, Miyazaki-Gun, Miyazaki-Ken

Miyazaki Oki Electric Co., Ltd.

Mitani

727 Oaza Kihara, Kiyotake-Cho, Miyazaki-Gun, Miyazaki-Ken

Miyazaki Oki Electric Co., Ltd.

(74)Attorney: Kikuchi

(51)Int'. CI **G05D 7/06**

G05D 23/19 H01L 21/205 H01L 21/302 H01L 21/31

(54) MASS FLOW CONTROLLER

(57) Abstract:

A gas is introduced into a bypass. A sensing tube is diverged from the bypass. A pair of thermo resisters for measuring a temperature of the gas is positioned at an upper stream and a lower stream of the sensing tube. A bridge circuit outputs a signal corresponding to a difference between outputs of the thermo resistors. A first controlling member for controlling kinds and a maximum flux of the gas is arranged below the sensing tube. A valve for controlling a flux of the gas in the bypass is mounted at the lower stream of the sensing tube. A second controlling member compares an output of the bridge circuit with a predetermined value to control the valve.

COPYRIGHT 2001 KIPO





일본공개실용신안공보 소62-112710호(1987.07.17) 1부.

[첨부그림 1]

19日本国特許庁(JP)

⑪実用新案出願公開

⑩ 公開実用新案公報(U)

昭62-112710

@Int.Cl.1	識別記号	庁内整理番号	◎公開	昭和62年(198	87)7月17日
G 05 D 7/06 23/19 H 01 L 21/205		Z-6728-5H F-2117-5H 7739-5F			
21/302 21/31		A -8223-5F 6708-5F	審査	请求 未請求	(全2頁)

図考案の名称 質量流量調節装置

> 到実 頭 昭60-199877

田〇 頭 昭60(1985)12月28日

宮崎県宮崎郡清武町大字木原727番地 宮崎沖電気株式会

Æ

宮崎県宮崎郡清武町大字木原、727番地 宮崎沖電気株式会

社内

⑪出 頤 人 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

⑪出 願 人 宮崎沖電気株式会社

宮崎県宮崎郡清武町大字木原727番地 砂代 理 人 弁理士 菊 池

匈実用新案登録請求の範囲

- (1) (a) ガスを疏入するバイパスと、
 - (b) このバイパスから分岐して上記ガスを分流 するセンサ管と、
 - (c) このセンサ管の上流側と下流側に設けられ 流通するガスの温度を検出する1対のサーモ レジスタと、
 - (d) 上記センサ管にガスが流通しているとき上 記1対のザーモレジスタの出力の差により不 平衡状態となつて出力信号を発するブリッジ 回路と、
 - (e) 上記パイパスにおいて上記センサ管の直下 に設けられガスの種類とその最大流量を調節 する第1の手段と、
 - (f) 上記バイパスにおいて上記手段の下流側に 設けられバイパスのガス流量を制御するバル

- (g) 上記ブリッジ回路の出力と所定の設定値と を比較しその差がなくなるように上記パルブ を制御する第2の手段と、
- よりなる質量流量調節装置。
- (2) 第1の手段はマイクロメータ方式のニードル バルブであることを特徴とする実用新案登録請 求の範囲第1項記載の質量流量調節装置。

図面の簡単な説明

第1図はこの考案の質量流量調節装置の一実施 例の構成を示す図、第2図は従来の質量流量調節 装置の構成を示す図である。

21…センサ管、22…バイパス、23…ニー ドルバルブ、24…ハンドル、25…目盛、2 6, 27…サーモレジスタ、28…ブリツジ回 路、31…比較回路、35…バルブ、36…オリ フィス、37…ニードル弁、38…通路。





[첨부그림 2]

実開 昭62-112710(2)

第1図

